

第5回

ひがしひろしま

半導体 フォーラム

事前申込要
参加無料
交流会のみ有料

東広島市では半導体関連産業の更なる発展を目的として、地域内外の半導体関連産業の関係者のコミュニケーションの「場」を設けるため、フォーラムを開催しています。今回の基調講演は、2025年にマイクロンメモリジャパン株式会社の代表取締役就任された野坂様から、マイクロン社の近況と今後の展望についてご紹介いただきます。

マイクロンメモリジャパン株式会社
代表取締役 Vice President

野坂 耕太氏

広島大学
半導体産業技術研究所 所長

寺本章伸氏

2026 **1.19** (月)
15:30-17:00

15:30 ~
● **基調講演**

16:20 ~
● **事例発表**

17:15 ~
● **交流会**

KURARA Cafe ソラオト
(くらら2階) 17:15~18:30
参加費: 3,000円/人 立食形式
1.15 (木)以降の予約取り消しはキャンセル料をいただきます。

東広島芸術文化ホール

くらら小ホール

広島県東広島市西条栄町7番19号

お問い合わせ：東広島市 産業振興課 企業立地推進係

TEL：082-420-0921

Mail：hgh200921@city.higashihiroshima.lg.jp

お申込みはこちら
締め切り：1.13 (火)



主催：東広島市 共催：中国地域半導体関連産業振興協議会、せとうち半導体コンソーシアム 後援：広島県

第5回 ひがしひろしま半導体フォーラム

講師略歴



のさか こうた

野坂 耕太 氏

マイクロンメモリジャパン株式会社 代表取締役 Vice President

福岡県 大野城市出身 九州工業大学工学部電気工学・電子コースを卒業

2004年 エルピーダ入社、プロセス・インテグレーション・エンジニアとしてDRAMの生産技術開発に携わる

2013年 マイクロンに入社し、新世代DRAMの米国ファブからの技術移管と量産初期の歩留まり向上を牽引

2025年 マイクロンメモリ ジャパン株式会社代表取締役



てらもと あきのぶ

寺本 章伸 氏

広島大学 半導体産業技術研究所 所長

1990年 東北大学 工学部 電子工学科を卒業

1992年 東北大学大学院を修了後、三菱電機株式会社(LSI研究所)へ入社

2001年 東北大学 工学研究科 電子工学専攻(社会人コース) 修了(博士)

2014年 東北大学 未来科学技術共同研究センター教授に就任

2019年 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 教授に就任し、2021年から所長を務める

2023年～ せとうち半導体コンソーシアム 運営委員長を務める

2024年～ 研究所を「半導体産業技術研究所」に名称変更

シリコン半導体をベースとしたデバイス構造、製造プロセスの研究・開発に従事

MOSデバイスの高精度評価技術に関する研究、半導体プロセスに関する評価、

MOSFETの高性能化に関する研究に従事

講演会

15:30 開会

15:35～ 基調講演

「マイクロンメモリジャパン株式会社の近況と今後の展望」

マイクロンメモリジャパン株式会社 代表取締役 Vice President **野坂 耕太 氏**

16:20～ 事例発表

「広島大学半導体産業技術研究所、せとうち半導体コンソーシアムの取組み」

広島大学 半導体産業技術研究所 所長 **寺本 章伸 氏**

17:00 閉会

交流会 会 場:くらら 2階 KURARA Cafeソラオト

17:15～18:30 参加費:3,000円／おひとり様 立食形式(定員120名)

※1月15日(木)以降の予約取り消しはキャンセル料をいただきます。

アクセス

東広島芸術文化ホール くらら

広島県東広島市西条栄町7番19号

電話:082-426-5900

- JR山陽本線 西条駅下車、徒歩約4分
- 新幹線 東広島駅下車、タクシー約15分
- 高速道路 西条ICより東広島市街方面へ約10分

〈お車でご来場の方へ〉

アットパーク西条岡町駐車場をご利用ください。

2時間まで駐車料金が無料になります。

駐車券をくらら総合案内・事務室にお持ち下さい。

お問い合わせ:東広島市 産業振興課 企業立地推進係

TEL:082-420-0921

Mail:hgh200921@city.higashihiroshima.lg.jp

